

会议信息

篇名	Model on Sputter Erosion of Electrical Contact Materia
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	吴细秀、李震彪
第一作者单位	华中科技大学
会议名称	Proc. of 48TH IEEE Holm Conference on Electrical Contacts,Florida, USA,2002.10,P29-34
发表日期	2002年 9月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	材料组分对电触头表面劣化的影响机理